

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ПАТЕНТ

НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

№ 2753667

Способ перестройки устройства поверхностной аксиальной нанофотоники

Патентообладатель: *федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский национальный исследовательский государственный университет" (Новосибирский государственный университет, НГУ) (RU)*

Авторы: *Крисанов Дмитрий Владиславович (RU), Кудашкин Дмитрий Вячеславович (RU), Ватник Илья Дмитриевич (RU), Хорев Сергей Владимирович (RU), Чуркин Дмитрий Владимирович (RU)*

Заявка № 2020144002

Приоритет изобретения 28 декабря 2020 г.

Дата государственной регистрации в Государственном реестре изобретений Российской Федерации

19 августа 2021 г.

Срок действия исключительного права на изобретение истекает 28 декабря 2040 г.

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 0x02A5CFBC00B1ACF59A40A2F08092E9A118
Владелец **Ивлиев Григорий Петрович**
Действителен с 15.01.2021 по 15.01.2035

Г.П. Ивлиев

